BEST AVAILABLE COPY

METHOD OF CUTTING SI INGOT BY WIRE SAW

Patent number:

JP2262955

Publication date:

1990-10-25

Inventor:

SAKOU YAMATO; YASUNAGA NOBUO

Applicant:

NIPPON STEEL CORP

Classification:

- international:

B24B37/00; B24B27/06; B28D1/22

- european:

B28D1/02B

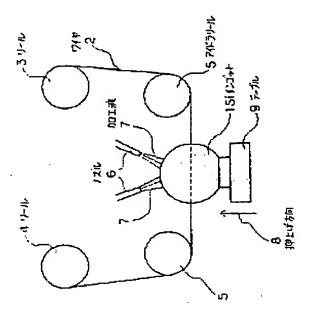
Application number: JP19890017596 19890130

Priority number(s): JP19890017596 19890130; JP19880314921 19881215

Report a data error here

Abstract of JP2262955

PURPOSE:To cut an Si ingot at high cutting speed by setting pH of processing liquid to pH9 or more and the temperature to 30 deg.C-80 deg.C in case of alkaline processing liquid, and pH to pH6-pH3 and the temperature to 25 deg.C-65 deg.C in case of acid processing liquid. CONSTITUTION:pH of grinding powder added processing liquid 7 is set to pH9 or more in case of alkaline processing liquid and to pH6-pH3 in case of acid processing liquid and the temperature of the processing liquid is set to 30 deg.C-80 deg.C in case of alkaline processing liquid and to 25 deg.C-65 deg.C in case of acid processing liquid, and Si ingot 1 is cut with a wire saw 2. As a result, even 10-inch Si ingot 1 can be cut with the warp below 15mum or less.



19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平成 2年(1990)10月25日

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−262955

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 B 24 B 37/00 H 7726-3 C 27/06 D 7726-3 C B 28 D 1/22 C 7366-3 C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 Siインゴットのワイヤソーによる切断法

②特 願 平1-17596

❷出 願 平1(1989)1月30日

@発 明 者 左 光 大 和 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式會社

第1技術研究所内

@発明者安永 暢男神奈川県川崎市中原区井田1618番地新日本製鐵株式會社

第1技術研究所內

⑩出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

四代 理 人 弁理士 井上 雅生

明知音

1. 発明の名称

Siインゴットのワイヤソーによる切断法

2. 特許請求の節用

Siインゴットを砥粒を添加した加工液を使用してワイヤソーで切断する方法において、前記加工液のPHをアルカリの加工液の場合はPH9以上、酸の加工液の場合はPH6からPH3、前記加工液の温度を前記アルカリの加工液の場合は30℃から80℃、前記酸の加工液の場合は25℃から65℃とすることを特徴とするSiインゴットのワイヤソーによる切断法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は加工液あるいは砥粒と反応するSi インゴットをワイヤを用いて切断する方法に関するものである。

従来の技術

従来のSiのインゴットの切断法は内周刃で切断しているが、直径が6インチまでは反りが15

μm以下で切断可能であるが、8インチ以上では 内周刃の剛性が保てず、反りが15μmを越え品質上好ましくない。ダイヤモンドの固定砥粒で切断するため、加工変質層は30μmを越える。

また従来の遊離砥粒によるワイヤソーのSiインゴットの切断法(例えばS63精度マルチワイヤツーの房免)は、ワイヤ送り速度を400m/minの高速度が行ったり、ワイヤ送り速度を100m/minの高速度が行った。ワイヤ送り速度を高速度が行ったの厚耗が激しい問題点がある。を対しておいている。 乗れている のため加工変質 居が深い問題点がある。

発明が解決しようとする課題

上記問題に獲み、本願発明はワイヤソーを用いて高切断速度でSiインゴットを切断する方法を 提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

特朗平2-262955 (2)

本発明はSiインゴットを切断する方法において、ワイヤを用い、斑拉を加工液に加えた遊離砥粒を用いるとともに、前記加工液のPHをアルカリの加工液の場合はPH3、前記加工液の温度は前記アルカリの加工液の場合は30℃から80℃、前記酸の加工液の場合は25℃から65℃とすることにより、高切断速度でSiインゴットの切断を可能とするものである。

作用

以下本発明について詳細に説明する。本発明による被切断物はSiの加工液あるいは低粒と反応するインゴットで、直径が3から10インチで長さが300から2000mmのSi単結晶の円柱である。

ワイヤソーの機構を第1図に示す。テーブル9 上に固定されたSIインゴット1を、テーブル9 を方向8に押しあげることによりワイヤ2に接触 させる。ワイヤ2は加工液がアルカリの場合はピアノ途でもよく、前記加工液が酸の場合はアモル

粒サイズは#300から#2000がよい。

第2 図に示すように、加工被7 は既に切断された減1 2 の中に供給され、滴1 2 の底にいたる。加工被7 に含まれるアルカリ または酸により滴1 2 の底のSiまたはSiの酸化物は反応し、反応生成物1 1 を作る。反応生成物は加工液7 により生成するが、SiまたはSiの酸化物と化学反応を起こすBaCO。その砥粒を用いて反応生成物1 1 を作ることも可能である。

この反応生成物とワイヤの間に砥粒10が入り、Siインゴット1は押し上げ方向8に押し上げられる為、張力Tにより張られたワイヤ2より反力を受け、砥粒10は反応生成物11に押しつけられる。同時にワイヤ2は第2図の紙面直角方向に送られている為、砥粒10はSiの母材よりはるかに脆くなった反応生成物1」を容易に削る。

反応生成物 1 1 は脆く、容易に削れるため、第 3 図に示す機にワイヤ 2 が S i インゴット 1 に接 している切断巾 1 4 で押し上げ荷魚 1 5 を割った ファス線を用いる。ワイヤの線径は0.08mmから0.25mmを用いる。前記ワイヤ2には右巻き取りリール3と左巻き取りリール4により一定の張力下をかけ、かつ右巻き取りリール3で巻き取り、左巻き取りリール4に巻きつけられたワイヤがなくなれば反転し、左巻き取りリール4で巻き取る。

加工液 7 はアルカリの場合は P H 9 以上を用い、 K O H か N a O H が適しており、 温度は 3 0 ℃ ~ 8 0 ℃がよい。酸の場合は P H 6 から 3 が良く、 H F に H N O s を加えた加工液が適しており、 温度は 2 5 ℃から 6 5 ℃がよい。加工液 7 はノズル 8 により S i インゴット 1 上に供給する。

第2図に第1図のワイヤ送り方向から見たSiインゴット1の切断の図を示す。本発明の最も特徴とするところは、加工被7にSiまたはSiの酸化物と化学反応を起こすアルカリまたは酸と砥粒を懸濁した溶液を使用する点にある。砥粒10は例えばSiCでもよく、アルミナでもよい。砥

垂直荷瓜Wは2g/mm以下でも、Siインゴット1の上昇速度(切断速度という)は0.5mm/minの高い値が得られる。垂直荷瓜Wは0.2g/mm~2g/mmとするのが望ましい。

第2図の加工変質層18は15μm以下である。この時のワイヤの送り速度は500m/min以下であり、低速でSiインゴットの切断ができる。

また前記垂直荷重Wが低いため、水平分力13 も低く、張力Tによりワイヤに作用する応力は 20 kg/mm²の低い値でもワイヤの直線性が 良く、もちろん高い応力は破断応力の300 kg /mm² まで使用でき、第4図に示すように切断 後のSIウエハ16を平面上に置いて最も低いと ころと最も高いところの差である反り17は10

第1図では一本のワイヤでSiインゴットを切断している図を示したが、アイドラリール5をインゴットの長さに対応させて多段に配置すること

により、同時に複数枚の切断が可能である。

加工液はアルカリの場合はPH9以上でSiまたはSiの酸化物との反応が進む。アルカリはKOHかNaOHの水溶液が好ましく、30℃未満では切断速度が0.5mm/min以下となり、80℃紐ではSiウェハの表面が荒れる。酸の場合はPH6組では切断速度が0.5mm/min以下となり、PH3未満ではアモルファス線を用いても解食がおこり断線する。酸の種類はHFにHNOsを加えた水溶液が好ましく、25℃未満では切断速度が0.5mm/min以下となり、65℃組ではSiウェハの表面が荒れる。但し酸を溶液に用いる場合は耐使性のある塩化ビニール等を機器に用いる。

切断速度は2.0mm/minを越えると反りが10μmを越える。垂直荷重Wは0.2g/mm以下では切断速度が0.5mm/min以下となり、2g/mmでは加工変質層が15μmを越える。ワイヤ張力Tによる応力は300kg/mm² 株式ると断線するし、20kg/mm² 未

実施例2

実施例3

10inのSiインゴットを以下の条件で切断した。即ち加工液はKOH水溶液でPH13、温度60℃、垂直荷重Wは2g/mm、低粒はGCの#600、ワイヤは線径が0.20mmゆピアス線で張力は2.0kg(応力63.7kg/mm²)である。その結果、切断速度1.3mm/min、反り14.5μm、加工変質層12.5μmのSiウェハを得られた。

实施例 4

5 i ロのSiインゴットを以下の条件で切断し

場であると反りが10μmを越える。従ってウェハの反りを観先すれば高い応力が適し、ワイヤー

寿命を優先すれば低い応力が適している。既粒サイズは#300以下では切断面が荒れ、#2000以上では垂直荷重甲が増加し、反りは15μm以上になる。ワイヤ線径は0.08mmゅ以下では、反りを15μm以下にするために張力下を上げ応力を300kg/mm²とする必要があり、断線する。0.25mmゅ以上では切断による切り代が多く実用性にとぼしい。

实施例

实施例1

5 i n の S i インゴットを以下の条件で切断した。 即ち加工液は K O H 水溶液で P H 1 2 、温度 5 0 ℃、垂直荷重 W は 1 g / m m 、砥粒は G C の # 8 0 0 、 ワイヤは線径が 0 、1 2 m m 中 の ピアノ線で張力は 1 ・0 k g (応力 8 8 ・4 k g / m m²) である。その結果、切断速度 2 ・0 m m / m i n 、反り 5 ・8 μ m 、加工変質層 9 μ m の S i ウェハを得られた。

た。 即ち加工液はHF+HNOs 水溶液でPH 5、温度60℃、垂直荷瓜wは1.5g/mm、 砥粒はアルミナの#1000、ワイヤは線径が 0.18mm中のアモルファス線で張力は1.5 kg(応力58.9kg/mm²)である。その 結果、切断速度1.8mm/min、反り12.5 μm、加工変質磨5μmのSiウェハを得られた。 実施例5

5 i n の S i インゴットを以下の条件で切断した。即ち加工被は水、温度 2 5 ℃、垂直荷重 W は 1 . 5 g / m m . 低粒は B a C O s の # 1 0 0 0 . ワイヤは線径が 0 . 1 8 m m 中のピアノ線で張力は 1 . 5 k g (応力 5 8 . 9 k g / m m²) である。その結果、切断速度 1 . 8 m m / m i n 、反 り 1 2 . 5 μ m 、加工変質層 5 μ m の S i ウェハを の 5 n た。

实施例 6

8inのSiィンゴットを以下の条件で切断した。 即ち加工被は、KOH水溶液でPHI3、 設度50℃、 垂直荷重は2g/mm、 砥粒はGCの

特開平2-262955 (4)

6 0 0 . ワイヤは線径が 0 . 2 m m φ ピアノ線で、 受力は 5 kg (応力 1 5 9 . 2 kg/mm²) である。 その結果、 切断速度 1 . 5 m m / min . 反り 5 μ m 、 加工変質層 1 3 μ m の S i ウェハが 得られた。

発明の効果

従来直径8インチのSiインゴットは内周刃では反りを15μm以下で切断できなかったが、 本発明により、10インチインゴットでも反りを15μm以下にすることが可能になった。このためシリコンウェハからデバイスを作る時の焦点合わせが高精度で可能であり、 記憶容量は現在の1 Mよりはるかに高い64 M対応が可能になった。

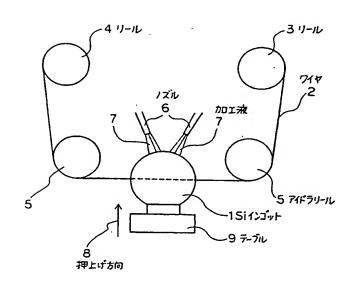
4. 図面の簡単な説明

第1図はワイヤソーの機構の説明図、第2図は 既粒を介してワイヤでアルカリまたは酸で脆くなったSiインゴット面を切断している状態を説明 する図、第3図は垂直荷重を説明するための図、 第4図はSiウェハの反りを説明するための図で ある.

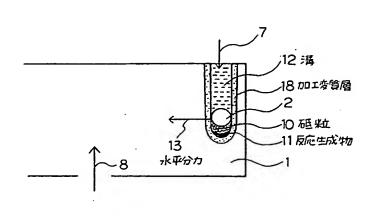
1 … S i インゴット、2 … ワイヤ、3 … 右接取 リリール、4 … 左接取リリール、5 … アイドラリ ール、6 … ノズル、7 … 加工液、8 …押上方向、 9 … テーブル、10 … 低粒、11 … 反応生成物、 12 … 溝、13 … 水平分力、14 … 切断線巾、 15 … 押上荷重、16 … S i ウェハ、17 … 反 リ、18 … 加工変質層。

代理人弁理士井上雅生

第 1 図

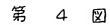


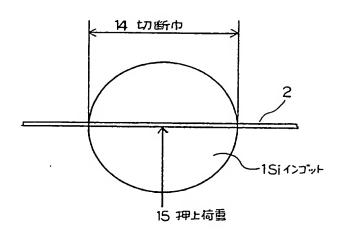
第 2 図

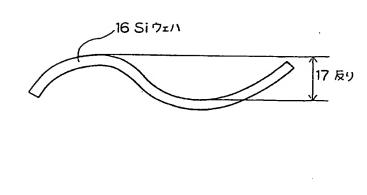


特別平2-262955 (5)

第 3 図







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BYACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	•
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.